

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 31.08.2026 08:25:44  
Уникальный программный ключ:  
937d0b737ee355db03895d495a275a8aac5224805

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**Технологический институт –**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**(ТИ НИЯУ МИФИ)**



Утверждаю

Заместитель директора

Л.В. Заячных

2026 г.

## График учебного процесса

*специальности 15.02.18 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)»*

на осенний семестр 2026/2027 учебного года  
(очная форма)

|                                                    | ОРП-25                  | ОРП-34                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Учебные недели</i>                              | 1 сентября – 17 декабря | 1 сентября – 10 декабря                    |
| <i>Зачетная неделя</i>                             | 18 декабря – 24 декабря | 11 декабря -17 декабря                     |
| <i>Практика</i>                                    | —                       | <b>УП.01.01</b><br>18 декабря - 24 декабря |
| <i>Сессия</i>                                      | 25 декабря – 28 декабря | 25 декабря – 28 декабря                    |
| <i>Каникулы</i>                                    | 29 декабря – 11 января  | 29 декабря – 11 января                     |
| <i>Государственная<br/>итоговая<br/>аттестация</i> | —                       | —                                          |